### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Минакова И. И., Назаров В. И., Памов В. И. Деп. ВИНИТИ № 1805—82. М., 1982. [2] Панов В. И., Станков П. Р.//Радиотехн. и электроника. 1986. 31, № 1. С. 213—216. [3] Абрамов А. А., Царапкин Д. П.//Стабилизация частоты и прецизионная радиотехника (ВИМИ). М., 1983. Ч. 1. С. 28—32. [4] Зубиетов П. И., Минакова И. И., Минина Г. П., Панов В. И.//Изв. вузов, сер. Радиоэлектроника. 1981. 24, № 7. С. 29—33. [5] Лебединский С. А., Минакова И. И., Назаров В. И.//Радиотехн. и электроника. 1985. 3, № 1. С. 94—101.

Поступила в редакцию 17.03.86

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1986. Т. 27, № 6

# ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 539.26:548.53

## УЧЕТ ИСКАЖЕНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВБЛИЗИ Поверхности в теории скользящей рентгеновской дифракции

### М. А. Андреева

### (кафедра физики твердого тела)

Дифракция в скользящей геометрии — новый метод исследования нарушений в тонких поверхностных слоях кристаллов [1]. Теория скользящей дифракции развита только для простейших случаев идеального кристалла и идеального кристалла с аморфной или кристаллической пленкой. Развитая в настоящей работе теория позволяет рассматривать произвольные профили изменения параметров среды вблизи поверхности.

В [2] получена система линейных дифференциальных уравнений для тангенциальных компонент электрического и магнитного полей блоховских волн, являющаяся обобщением уравнений Такаги на случай дифракции в условиях полного отражения:

 $\frac{d}{dz}\begin{pmatrix} H_{1i} \\ [qE_1] \\ H_{2i} \\ [qE_2] \end{pmatrix} = ik \begin{pmatrix} -n_1 I & (1+\chi_0)I - \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1 & 0 & \chi_{\tilde{h}}I \\ I - \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 (1-\chi_0) & -n_1 I & \chi_{\tilde{h}} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 & 0 \\ 0 & \chi_h I & -n_2 I & (1+\chi_0)I - \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_2 \\ \chi_h \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 & 0 & I - \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 (1-\chi_0) & -n_2 I \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} H_{1i} \\ H_{2i} \\ [qE_2] \end{pmatrix},$ (1)

где q — единичный вектор нормали к поверхности (оси z),  $H_{ii} = IH$ ,  $I = 1 - q \cdot q$ ; индексы 1, 2 относятся к проходящей и дифрагированной волнам соответственно;  $\chi_{0,h,h}$  — фурье-компоненты восприимчивости;  $\mathbf{b}_{1,2}$  — тангенциальные компоненты волновых векторов (в единицах  $\omega/c$ );  $\mathbf{a}_i = [\mathbf{b}_i q]$ ;  $n_1 = \sin \vartheta_1$ ,  $\vartheta_1$  — угол скольжения падающей волны,  $n_2 = \sin \vartheta_1 + (\tau q)$ ,  $\tau$  — вектор обратной решетки (в единицах  $\omega/c$ ). Точка между векторами в (1) обозначает их внешнее произведение (диаду).

Система из восьми диференциальных уравнений (1) описывает как взаимодействие проходящей и дифрагарованной волн, так и преобразование поляризации. Разделение собственных поляризаций в (1) возможно непосредственно, только когда падающая, зеркально отраженная и дифрагированные волны лежат в одной плоскости. При дифракции в скользящей геометрии собственные поляризации граничной и дифракционной задач не совпальют; однако эффект «зацепления» ортогональной поляризации мал [3], поэтому для случая скользящей дифракции имеет смысл «расцепить» в системе (1) л- и о-поляризации приближенно. Прелеобрегая для собственных векторов Н<sub>11</sub> и [**q**E<sub>1</sub>] проекциями b<sub>1</sub> в случае о-поляризации (а в случае л-поляризации проекциями на  $a_i$ ) и расписывая (1) в базисе  $a_i$ ,  $b_i$  (i=1 для первых четырех строк и столбцов, i=2 для остальных), получаем для осполяризации приближенную систему четырех уравнений:

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} |\mathbf{H}_{1t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{1}]| \\ |\mathbf{H}_{2t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{2}]| \end{pmatrix} = ik \begin{pmatrix} -n_{1} & 1 & 0 & 0 \\ 1 - b_{1}^{2} + \chi_{0} & -n_{1} & \chi_{\overline{h}} & 0 \\ 0 & 0 & -n_{2} & 1 \\ \chi_{h} & 0 & 1 - b_{2}^{2} + \chi_{0} & -n_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{H}_{1t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{1}]| \\ |\mathbf{H}_{2t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{2}]| \end{pmatrix}.$$
(2)

Аналогичную систему получаем для  $\pi$ -поляризации (с заменой  $\chi_{h,\bar{h}}$  на  $\chi_{h,\bar{h}} \cos 2\vartheta_{\bar{B}}$ , тде  $\vartheta_{\bar{B}}$  — угол Брэгга, и  $\mathbf{H} \rightleftharpoons \mathbf{E}$ , причем вторая замена несущественна для конечного результата).

Для решения граничной задачи в случае полубесконечного кристалла с нарущенным поверхностным слоем необходимо ввести связь между амплитудами поля проходящей и дифрагированной волн в идеальной части кристалла:

$$\begin{pmatrix} |\mathbf{H}_{2t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{2}]| \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} |\mathbf{H}_{1t}| \\ |[\mathbf{q}\mathbf{E}_{1}]| \end{pmatrix}.$$
(3)

Матрицу\_связи Х несложно найти, переходя к собственным волнам:

$$X=\frac{1}{\xi^{(1)}-\xi^{(2)}}\times$$

$$\times \begin{pmatrix} (\xi^{(1)}+n_1) x^{(2)}-(\xi^{(2)}+n_1) x^{(1)} & x^{(1)}-x^{(2)} \\ (\xi^{(1)}+n_1) (\xi^{(2)}+n_2) x^{(2)}-(\xi^{(2)}+n_1) (\xi^{(1)}+n_2) x^{(1)} & (\xi^{(1)}+n_2) x^{(1)}-(\xi^{(2)}+n_2) x^{(2)} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

тде  $\xi^{(1,2)}$  — собственные значения матрицы распространения, соответствующие двум проходящим собственным волнам,  $x^{(i)}$  — дифракционное отношение:

$$x^{(i)} = -(1 - (k^{(i)}/k)^2 + \chi_0)/\chi_{\overline{h}}, i = 1, 2$$

Формальное решение задачи может быть представлено в виде

$$\begin{pmatrix} H_R \\ H_{RD} \end{pmatrix} = \left[ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \sin \vartheta_1 & 0 \end{pmatrix} + (l_1 + l_2 X) (l_3 + l_4 X)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\sin \vartheta_2 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \sin \vartheta_1 \end{pmatrix} H_0,$$
 (5)

тде  $\begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{pmatrix} = L^{-1}(z_0)$  —мультипликативный интеграл, определяющий решение (2) в нарушенной части кристалла ( $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$ ,  $l_4$  — 2×2 блоки матрицы  $L^{-1}$ ),  $H_0$ ,  $H_R$  и



Нормированные дифференциальные кривые рентгеновской дифракции в условиях полного отражения (РД ПВО) для идеального кристалла (1); кристалла с аморфной пленкой толщиной 50 (2), 100 (3), 150 (4), 200 Å (5) и для двух моделей постепенного изменения  $\chi_{h\bar{h}}$  в поверхностном слое ( $z_0$ =150 Å), схематически изображенных справа (6 и 7);  $\vartheta_1$ =0,004 рад

\* Для сокращения времени счета мультипликативного интеграла имеет смысл использовать формулу «интегрирования по частям» [4].

87

 $H_{RD}$  — амплитуды падающей, зеркально отраженной в зеркальной дифрагированной волн соответственно;  $\vartheta_2$  — угол выхода зеркальной дифрагированной волны (sin  $\vartheta_2$  =

 $= |I_{RD}|^2$ ). Интенсивность зеркальной дифрагированной волны равна  $I_{RD} = |I_{RD}|^2 \sin \vartheta_2 / \sin \vartheta_1$ .

При проведении конкретных расчетов, результаты которых представлены на рисунке (рассматривалось (2 2 0) отражение Си  $K_{\alpha}$ -излучения от кремния), для простоты полагалось  $\chi_0(z) = \text{const}, \chi_{h,\overline{h}}(z) = \alpha(z)\chi_{h,\overline{h}}$ , где действительный коэффициент изменяется от 0 до 1 в нарушенном слое («степень аморфизации»). Наличие переходного слоя между идеальной частью кристалла и аморфизиии»). Наличие переходного слоя между идеальной частью кристалла и аморфизиих). Наличие переходного слоя между идеальной частью кристалла и аморфизиих углов выхода и ее сужению.

В заключение автор выражает благодарность Я. А. Сорникову за помощь в проведении расчетов и С. А. Степанову за полезное обсуждение проблемы.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Андреева М. А., Борисова С. Ф., Степанов С. А.//Поверхность. 1985. № 4. С. 5—26. [2] Ап dreevа М. А., Rosete C., Кhapachev Yu. Р.// //Phys. Stat. Sol. (a). 1985. 88. Р. 455—462. [3] Андреева М. А., Борисова С. Ф.//Кристаллография. 1985. 30, № 5. С. 849—856. [4] Андреева М. А., Сорников Я. А., Хапачев Ю. П.//Тез. докл. III Всесюз. совещ. «Когерентное взаимодействие излучения с веществом» (17—19 сент. 1985 г., г. Ужгород). М., 1985. С. 86—87.

Поступила в редакцию 07.02.86

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1986. Т. 27, № 6

#### УДК 621.315.592

## О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАРЯДОВЫХ СОСТОЯНИЙ КИСЛОРОДА В ВЫСОКООМНОМ АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ

#### В. А. Морозова, В. В. Остробородова

(кафедра физики полупроводников)

Электронные параметры высокоомного GaAs часто определяют донорные (Д) уровни атомов кислорода, расположенных в узлах As( $\Theta_{AB}$ ), или атомов As в узлах Ga(As<sub>Ga</sub>, центры *EL2*), отстоящие от зоны проводнмости (с), по данным различных работ, на  $\mathscr{C}_{dc} \approx 0.63 - 0.83$  эВ [1-6]. Для правильной идентификации центро весобсенности уровней. Обычно в литературе сообщается об исследовании *n*-GaAs(O) с темновыми удельными сопротивлениями при 300 К  $\rho = 10^6 - 10^8$  Ом·см; при этом, как правило, рассматриваются переходы электронов с O<sup>0</sup>-центров в с-зону. Сведения о фотоионизации дырок в валентную (с) зону с O<sup>+</sup>-центров немногочисленны [3]; именно с этими переходайи мы связывали оптическое поглощение (ОП) высокоомного *p*-GaAs(Cr), когда высказывали гипотези о том, что в области hv > 0.75 эВ оно определяется не хромом, а всегда присутствующими в таком материале атомами O<sup>+</sup> [7]. С целью проверки этой гипотезы, а также для определения энергии понизации и температурного смещения Д-уровня O мы предприняли сравнительные исследования темновых и фотохолловских параметров, ОП, фотопроводимости (ФП) образцов GaAs(O) с разным заполнением Д-уровня О мы предприняли сравнительные исследования темновых и фотохолловских параметров, ОП, фотопроводимости (ФП) образцов GaAs(O) с разным заполнением Д-уровня о масти 290—500 К  $\mathscr{C}^0_{dc} \approx 0.70-0.75$  эВ; при этом постоянная Холла *R* для  $T \ge$  370 К превышала собственную *R*<sub>1</sub>, т. е. была *пр*-биполярна. Остальные образцы мели  $\rho$  от 10<sup>4</sup> («низкоомные», H) до 10<sup>8</sup> («высокоммные», B) Ом·см,  $R < R_1$  и  $\mathscr{C}^0_{dc} \approx 0.70-0.75$  зВ со 10<sup>8</sup> (высокомные», В) Ом·см, *R* (*R*<sub>1</sub> и  $\mathscr{C}^0_{dc} = 0.8$  зВ (2].

У ПВ- и В-образцов с изменением интенсивности  $I = 10^{13} - 10^{15}$  см<sup>-2</sup>·с<sup>-1</sup> собственного либо примесного с hv = 1,1 эВ освещения величины R дважды меняли знак, и проводимость в интервале изменения  $\rho, \rho^* \approx 5 \cdot 10^7 - 5 \cdot 10^4$  Ом см определялась дырками с эффективной холловской подвижностью  $\mu_p^* \leq 400$  см<sup>2</sup>/(В·с) (спектры ОП и ФП записаны в этих условиях). В образцах с  $\rho < 10^6$  Ом см ФП при освещении всегда остается электронной [8].